

ORISTラボツアーのご案内

【表面分析コース（金属表面処理研究部）】

このたび、大阪産業技術研究所和泉センターをより効果的にご利用いただけるよう、表面分析に特化したラボツアーを企画いたしました。本ラボツアーでは、金属表面処理研究部で担当しております表面分析についてご紹介いたします。製品開発やトラブル解決への表面分析の活用方法などについて、ご理解いただく大変良い機会となっておりますので、多数のご参加をお待ち申し上げます。

◆日 時：平成29年9月1日（金） 13：30～15：15（受付 13：00より）
（バスでお越しの場合、13：00に和泉中央駅を出発するバスで間に合います。）

○当研究所内に食堂がございます。一般の方もご利用になれます。（営業時間：11:45～13:15）

◆場 所：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター（和泉市あゆみ野2-7-1）
当日は、ツアー開始時刻までに当研究所の玄関ホール 講習会受付にて、受付をお済ませください。
開始時刻になりましたら担当者がご案内します。

◆定 員：10名（1社2名まで）

※受講票は発行しません。返信で受付をお知らせします。

※受講には顧客登録カード(Kカード)が必要です。まだお持ちでない方は、申込み方法をご連絡いたします。

◆受講料：無料

◆申込み先：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 顧客サービス部

※ お申込みは、メール (fukyu@tri-osaka.jp) またはFAX (0725-51-2520) でお願います。

※ 当研究所の催事情報等をお知らせする「ORIST EXPRESS 和泉センター版（メールニュース）」の配信をご希望のかたは、申込書にメールアドレスをご記入ください。

◆ツアー内容

1、製品開発およびトラブル対応のための表面分析（13：30～13：50）
金属表面処理研究部 西村 崇

2、主な表面分析機器の見学・実演（13：55～15：05）

・X線光電子分光分析装置（XPS）
金属表面処理研究部 西村 崇

・グロー放電発光分析装置（GDS）
金属表面処理研究部 斉藤 誠

・電子線三次元形態解析装置（SEM-EDX付属）
金属表面処理研究部 佐谷真那実



3、質疑応答（15：05～15：15）

X線光電子分光分析装置

◆ツアー担当：(地独)大阪産業技術研究所 和泉センター 金属表面処理研究部（西村 崇）

◆お問い合わせ先：顧客サービス部（TEL：0725-51-2518）

